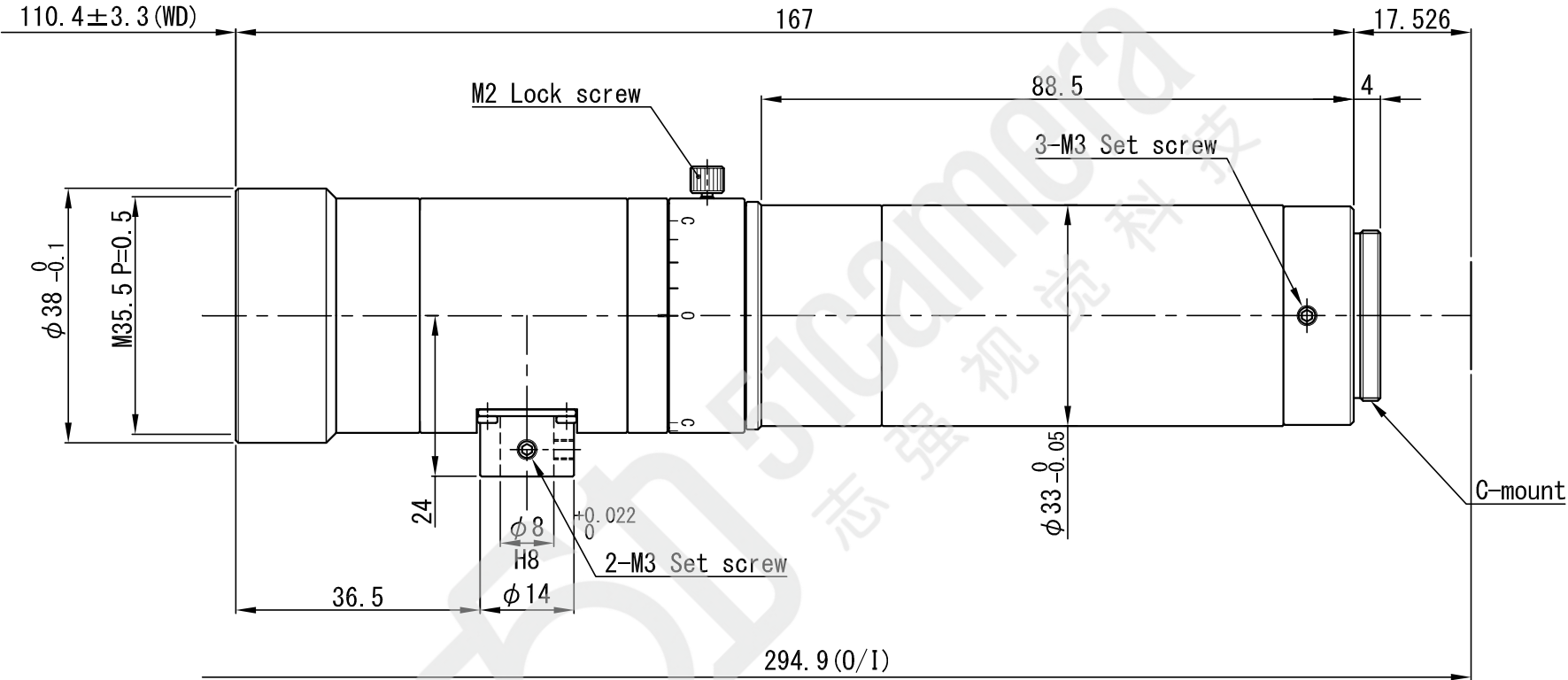




△×				APPROVED	CHECKED	<u>MATERIAL</u> 材料					—	<u>CHAMFER</u> 一般面取			—	<u>QUANTITY</u> 個数	
△×				T. A.	T. A.	<u>TREATMENT</u> 処理					—	<u>FINISHING</u> 仕上			—	—	
△×						<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点					—	<u>DECENTRATION</u> 偏芯			—		
△×						OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）			
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		—		V S - T H V 2 - 1 1 0 C 0 / S			
△×				T. A.	T. T.	OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1		SCALE	1 / 1	NAME	外 観 図		
△×						OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1	DATE		' 15.03. 17	DRAW NO.	0 D 0 E 0 8 3 2 A 1		
NO.×箇所						REVISION 訂正事項		DATE	NAME	TOLERANCES			A	B	C	S	